PN - JP2002159465 A 20020604

TI - MAGNETIC RESONANCE IMAGING APPARATUS

FI - G01N24/04&510G; G01N24/06&530R; A61B5/05&370; A61B5/05&340; A61B5/05&350; A61B5/05&360

PA - GE MED SYS GLOBAL TECH CO LLC

IN - SATO KENJI

AP - JP20000350019 20001116 PR - JP20000350019 20001116

DT - 1

AN - 2002-504918 [54]

TI - Magnetic resonance imaging device cools RF coil for excitation, based on protocol that differs from number of times a pulse sequence is repeated in prescribed time

COLUMBALS*

AB - JP2002159465 NOVELTY - RF drive unit (22) supplies a driving signal to RF coil (214) that excites an examination object (50), based on a protocol that is different from number of times a pulse sequence is repeated in a prescribed time. A control unit (25) outputs a control signal depending on the protocol and a cooling system (40) cools the RF coil based on the control signal.

- USE - Magnetic resonance imaging device.

 ADVANTAGE - Since a drive electric power for cooling is setup based on the protocol that differs from number of times, a pulse sequence is repeated, generation of an image blur is prevented and power consumption and noise are reduced. Hence, the cost is reduced.

- DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the block diagram of the magnetic resonance imaging system. (Drawing includes non-English language text).

- RF drive unit 22

- Control unit 25

- Cooling system 40

- Examination object 50

- RF coil 214

- (Dwg.2/17)

 MAGNETIC RESONANCE IMAGE DEVICE COOLING RF COIL EXCITATION BASED PROTOCOL DIFFER NUMBER TIME PULSE SEQUENCE REPEAT PRESCRIBED TIME

PN - JP2002159465 A 20020604 DW200254 A61B5/055 019pp

IC - A61B5/055;G01R33/32;G01R33/389

MC - S01-E02A2A S03-E07A S05-D02B1 V02-F03A1

DC - P31 S01 S03 S05 V02

PA - (GENE) GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY CO

AP - JP20000350019 20001116

PR - JP20000350019 20001116

PN - JP2002159465 A 20020604

TI - MAGNETIC RESONANCE IMAGING APPARATUS

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic resonance imaging apparatus which can set a
driving power for cooling for every protocol with different number of times for repeating pulse
sequences in one repetition time, or one TR, can prevent from producing images out of focus,
and reduces power consumption and noise.

204, 200

☱

- SOLUTION: A magnetic resonance imaging apparatus is equipped with the following parts: A control section 25 refers to a look-up table or computes automatically and produces a controlling signal CTL1 which directs to cool down a radio frequency coil, or a RF coil, 214 for every protocol with the most appropriate cooling capacity by a cooling system 40 without cooling it excessively when a data processing section 31 of an operator console 30 appoints a protocol to carry out. A cooling system 40 leads cooling air to a passage 41 for cooling air connected to the RF coil 214 with a cooling capacity which meets the direction of the controlling signals CTL1 by the control section 25.

- A61B5/055;G01R33/32;G01R33/389

PA - GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY CO LLC

IN - SATO KENJI ABD - 20021010 ABV - 200210

1

AP - JP20000350019 20001116

Page 2 22.12.2004 17:11:40

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-159465

(P2002-159465A)

(43)公開日 平成14年6月4日(2002.6.4)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F I		7	-7]-1 (参考)
A 6 1 B	5/055		A 6 1 B	5/05	370	4 C O 9 6
G01R	33/32				3 4 0	
	33/389				350	
					360	
			G01N	24/04	510G	
		朱临查審	朱箭 朱箭未	頃の数13 OL	(全 19 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	}	特願2000-350019(P2000-350019)	· (71)出額人	300019238		
				ジーイー・メラ	ディカル・シ	ステムズ・グロ
(22)出顧日		平成12年11月16日(2000.11.16)	;	ーパル・テク。	ノロジー・カ	ンパニー・エル
				エルシー		
				アメリカ合衆ロ	1. ウィスコ	ンシン州・
				53188・ワウケ	シャ・ノース	く・グランドヴ
				ュー・ブールノ	バード・ダブ	リュー・710・
				3000		
			(74)代理人	100094053		
				介理上 佐藤	隆久	

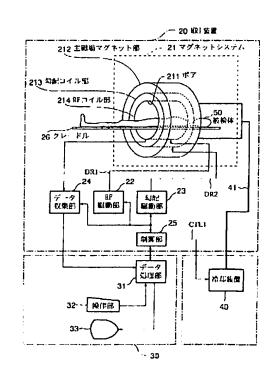
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁気共鳴撮影装置

(57)【要約】

【課題】1 TRにおけるパルスシーケンスの繰り返し回数の異なるプロトコル毎に冷却用駆動電力を設定でき、画像ばけ等の発生を防止できることはもとより、消費電力、および緊音の低減を図れる磁気共鳴摄影装置を提供する

【解決手段】オペレータコンソール30のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの指定があると、ルックアップテーブルしてBを参照して、あるいは自動的に演算にして、各プロトコル毎に治却装置10により過度の冷却を行うことなく、最適な冷却能力をもってドトコイル部211の治却を行うように指示する制御信号で下し1を生成する制御部23と、制御部23による制御信号で下し1の指示に応じた冷却能力をもって冷却風をドトコイル部211に接続された冷却風通路11に停出する冷却展置10とを設ける



.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 静磁構空間に被検体を収容し、磁気共鳴を利用して被検体の波極部位を投影ける磁気共鳴撮影法 置てあって、

あらかじめ決められた繰り返し時間的において所定のパルスシーケンスが繰り返される駆動信号を受けて、上記 被検体的にスピンを所起するための跡起用配馬を形成するHFコイルと、

上記牒り返り時間内におけるパルスシーケンスの繰り返 り回数が異なるプロトコルに応じた上記駆動信号を上記 RFコイルに供給するRFコイル駆動手段と、

制御信号に応じた治却能力をもって上記むFコイルを治 却する治却手段と、

上記録り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記制御信号を上記 冷却手段に出力する制御手段とを有する磁気共鳴撮影装 零

【請求項2】 上記制御手段は、パルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように上記制卸信号を生成し出力する請求項1記載の磁気共鳴撮影装置

【請求項う】 上記繰り返し時間内におけるパルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記RFコイルにおける子測発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定されたテーブルを記憶する記憶手段と、

実行すべきプロトコルを、上記RFコイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と、

をさらに有し、

上記制御手段は、上記指示手段の指示を受けて、上記記憶手段のテーブルを参照し、該当する治用能力をもって 治用を行うように上記制御信号を上記治用手段に出力する請求項1または2記載の磁気共鳴機影装置

【請求項子】 静磁場空間に被検体を収容し、当該静磁 場空間に励起用磁場を形成し、磁気共鳴を利用して被検 体の被検部位を撮影する磁気共鳴撮影装置であって、

あらかじめ決められた繰り返し時間的において所定のハルスシーケンスが繰り返される駆動信号を受けて、上記 静磁場の強度に勾配を付けるための勾配磁場を形成する 勾配コイルと、

上記録り返し時間内におけるハルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコルに応じた十記!!!動信号を「記 気配コイルに供給する句配コイル!!!動手段と、

制御信号に応じた治力能力をもって上記勾配コイルを治力する治却手段と、

上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回放が異なるプロトコルに応じた上記期期信号を下記 治却手段に出力する制御手段とを有する磁気共鳴損影装 置

【請求項号】 【論鵠部行役は、ハルスシーケンスの標

り返し回及が少ないプロトコル程、治却能力を低くする よっに上記制御信号を生成し出力する請求項「記載の庭 気具の程器建設

【請求項6】 上記繰り返し時間内におけるハルスシーテンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記句配コイルにおける予測発熱量に対応する治知能力があらかりの設定されたデーブルを記憶する記憶上段と、

実行すべきプロトコルを、上記均配コイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と、

をさらに有し、

上記制御手段は、上記指示手段の指示を受けて、上記記 位手段のデーブルを参照し、該当する冷却能力をもって 冷却を行うように上記制御信号を上記冷却手段に出力す る請求項目または5記載の磁気共鳴撮影装置

【請求項字】 静磁場空間に被検体を収容し、磁気共鳴を利用して被検体の被検部位を撮影する磁気共鳴撮影装置であって、

あらかじめ決められた繰り返し時間内において所定のパルスシーケンスが繰り返される第1の駆動信号を受けて、上記被検体内にスピンを励起するための励起用磁場を形成するRFコイルと、

あらかじめ決められた繰り返し時間内において所定のハルスシーケンスが繰り返される第2の駆動信号を受けて、上記靜磁場の強度に勾配を付けるための勾配磁場を 形成する勾配コイルと、

上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記第1の駆動信号 を上記RFコイルに供給するRFコイル駆動手段と、

上記蝶り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記第2の駆動信号 を上記勾配コイルに供給する勾配コイル駆動手段と、

第1の制御信号に応じた冷却能力をもって上記ドレコイルを冷却する第1の冷却手段と、

第2の制御信号のに応じた冷却能力をもって上記勾配コ イルを冷却する第2の冷却手段と、

上記繰り返り時間内におけるハルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記第十の制御信号 を上記第1の冷却手段に出力し、上記第2の制御信号を 上記第2の冷却手段に出力する制御手段とを有する磁気 共鳴撮影装置

【請求項8】 上記制御手段は、ハルスシーケンスの経り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように上記第1および第2の制御信号を生成し出力する請求項子記載の磁気共鳴振影装置

【請求項9】 上記繰り返し時間内におけるハルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルが実行に応じた上記RFコイルおよび勾配コイルにおける予測充態量に対応する冷却能力がもらかじめ設定されたデーブルを記憶する記憶手段と、

実行すべきプロトコルを、上記BFコイル思動手段および勾配コイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と、

をさらに有し、

上記制御手段は、上記指示手段の指示を受けて、上記記 信手段のゲーブルを参照し、該当する冷却能力をもって 冷却を行うように上記第1および第2の制御信号を上記 第1および第2の冷却手段に出力する請求項7または8 記載の磁気共鳴撮影装置

【請求項10】 静磁場空間に被検体を収容し、磁気共鳴を利用して被検体の被検部位を撮影する磁気共鳴撮影 装置であって、

あらかじめ決められた繰り返し時間内において所定のパルスシーケンスが繰り返される第1の駆動信号を受けて、上記被検体内にスピンを助起するための励起用磁場を形成するRFコイルと、

あらかじの決められた繰り返し時間内において所定のパルスシーケンスが繰り返される第2の駆動信号を受けて、上記静磁場の強度に勾配を付けるための勾配磁場を 形成する勾配コイルと、

上記繰り返し時間内におけるパルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記第1の駆動信号 を上記FFコイルに供給するFFコイル駆動手段と、

上記繰り返し時間内におけるパルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記第2の駆動信号 を上記勾配コイルに供給する勾配コイル駆動手段と、

制御信号に応じた冷却能力をもって上記RFコイルを冷却する冷却手段と、

上記繰り返り時間内におけるバルスシーケンスの繰り返 し回数が異なるプロトコルに応じた上記制御信号を上記 冷却手段に出力する制御手段とを有する磁気共鳴撮影装 置

【請求項11】 上記制御手段は、バルスシーケンスの 繰り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように上記制御信号を生成し出力する請求項10記載 の磁気共鳴撮影装置

【請求項12】 上記繰り返し時間内におけるハルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記ドドコイルおよび勾配コイルにおける子側発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定されたテーブルを記憶する記憶手段と、

実行すべきプロトコルを、上記日ドコイル駆動手段および勾配コイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と

をさらに有し、

上記制第手段は、上記指示手段の指示を受けて、上記記億手段のデーブルを参照し、該当する治知能力をもって治知を行うように上記制御信号を上記治却手段に出力する請求項10または11記載の磁気共鳴提場接置

【請求項13】 「記制の手段は、「記集行するプロト

コルにおいて、上記程下コイルと向配コイルにおける企 熱量が異なり制御すべき治却能力が異なる場合には、高い方の治却能力をもってを治却を行っように上記制御信 号を上記治却手段に出力する請求和10、11、または 12記載の磁気共鳴摄影装置

【発明の詳組な説明】

[0001]

【従来の技術】磁気共鳴撮影処理では、1 丁阜毎に励起パルスで被検体内のスピン(spin)を励起し、それによって生じる磁気共鳴信号を、たとえばスピンエコー(sion echo)またはグラディエントエコー(gradient echo)として2次元フーリエ空間に収集する。磁気共鳴信号には、いわゆるビュー(view)毎に異なる位相エンコードを付与し、2次元フーリエ空間において位相耐上の位置が異なる複数のビューのエコーデータをそれぞれ収集する。そして、収集した全ビューのエコーデータを2次元逆フーリエ変換することにより、画像を再構成する。

【0003】このような磁気共鳴損齢処理においては、 1 TR毎に用いるバルスシーケンスの数は、被検部位毎 に対応して設定されたプロトコルによって異なる。たと えば頭部、腹部、腹部等の被検部位に応したプロトコル 毎に、それぞれ異なる回数。たとえば6 1回~512回 繰り返されて、6 1ビューから512ビューのビューデータが得られる

【0001】このような磁気共鳴摄影処理を行う磁気共鳴撮影装置は、被検体を収容する内部空間(ボア)を有するマグネットシステムを有している。このマグネットシステムは、ボア内に静磁場を形成する主磁場マグネットと、主磁場マグネットが形成した静磁場の軸度に勾配を付けるための勾配磁場を形成する勾配コイルと、主磁場マグネットが形成した静磁場空間内で、被検体内にスピンを励起するための高周波磁場を形成する五月コイルを有している。

【0005】そして、たとえば上述したスピンエコーによる磁気共鳴攝影処理を行う場合には、1/1ルスシーケンスにおいて、RFコイルに対して励起パルスである。90 //1ルスおよびスピン反配のための180 //1ルスがある間隔をおいて印加される。90 //1ルスによりスピンの90 //| 励起が行われ、180 //1ルスにより180 //1ルスによ

記コイルに対してそれぞれスライス勾配パルスが印加される。また、90 動起とスピン反転の間に期間に、リートアウト勾配パルスおよびフェーズエンコード勾配パルスが印加される。

【0006】励起ハルスが印加されたRFコイルは、コー f0 1 2π(LC)

【0008】ところで、この(1)式の共振周波数千0 は埋想的に得られるべき周波数ではあるが、実際には、 ほドコイルに電流が流れると、正の温度勾配をもったキャパシタの発熱によりそのキャパシタンスでがに一立て にドリフトし、結果として共振周波数10 が式(2)および図17中曲線②でに示すように、10~にドリフト する(理想曲線②から曲線②にドリフトする)。すなわ

 $f(0) = 1 - 2\pi (1, (C + \Delta C))^{1/2}$

【0010】そこで、磁気共鳴撮影装置では、RFコイルのたとえば空冷による冷却システムを導入し、上述した共振周波数のドリフト量を小さくし、再構成画像のばけを防止している。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 磁気共鳴撮影装置では、RFコイルの冷却システムにおける送風量を、RFコイルにおける発熱量が実効的に大きいバルスシーケンスの繰り返し回数が多いプロトコル と発熱量が小さいパルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコルにかかわらず、最も発熱量が大きくなる と子測されるプロトコルに対応可能な一定量に設定している。換言すれば、発熱量にかかわらず、略載大限に送 ずの「一1 2π(L(C)

【0011】なお、勾配コイルにおいても、各種駆動バルスの印加により発熱し、上記(2)式で示すような共振制改数のドリフトが起こりうる。勾配コイルの共振制波数のドリフトが起こると、再構成画像にいわゆるゴーストが発生するおそれがある。しかし、従来の磁気共鳴撮影装置では、RFコイルのための冷却は行われていないのが現状である。

【0015】本発明は、かかる事情に結みてなされたものであり、その第1の目的は、1TRにおけるハルスシーケンスの繰り返し回数の異なるプロトコル毎に冷却用駆動電力を設定でき、画像はけ等の発生を防止できることはもとより、消費電力、および騒音の低減を図れる磁気共鳴撮影装置を提供することにある。

【0016】本発明の第2の目的は、勾配コイルの充純による共振周波数のドリフトを防止でき、再構成画像におけるゴーストの発生を防止できる磁気共鳴損勢的置を 提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】「記目的を達成するため、本元明の第1の選点は、静歴場空間に被積休を収容し、 磁気共鳴を利用して後検体の放検部位を提挙する症

イルのインダクタンス1.とキャパシタのキャパシランス) に基づく下記式(1)で表される共振周波数 f 0 をもって発展し、ボア内に高周波磁場を形成する

[0007]

【称1】

... (1)

も、励起パルスとして理想的なフリップアングルは90 (またほ180)であるにもかかわらず、たとえば8 0 等にすれてしまったことと等価な状態となり、収集 した複数のビューデークに基づく再構成画像が全体的に ほけた状態となる

[00009]

【数2】

$$(C \cdot \Delta C)) \vdash \cdots (2)$$

風機を駆動している

【0012】そのため、従来の磁気共鳴撮影装置では、 発熱量が小さいパルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコルでは、過度の冷却が行われることになり、 無駄な電力消費を招き、また、稼働中に騒音が大きくなるという不利益がある。また、過度の冷却が行われる と、たとえば図17中曲線のおよび式(3)で示すように、キャバシタの発熱によりそのキャバシタンスでがで 立つにドリフトし、結果として共振周波数 f 0 が式 (3)および図1中曲線ので示すように、f 0 ″ にドリフトし、再構成画像のほけが生じるおそれがある

[0013]

【数3】

$$\Delta C$$
)) 1/4 ... (3)

気共鳴撮影装置であって、あらかじめ決められた繰り返し時間内において所定のバルスシーケンスが繰り返される駆動信号を受けて、上記被検体内にスピンを励起するための励起用磁場を形成するRFコイルと、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコルに応じた上記駆動信号を上記RFコイルに供給するRFコイル駆動手段と、制御信号に応じた冷却能力をもって上記RFコイルを冷却する冷却手段と、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコルに応じた上記制御信号を上記冷却手段に出力する制御手段とを有する

【0018】また、本発明の第1の観点では、上記制御 手段は、パルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロ トコル程、冷却能力を低くするように上記制御信号を生 成り出力する

【0019】また、本発明の第2の観点では、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し何数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記1Fコイルにおける予測発熱量に対応する治知能力があらかしめ設定されたテーブルを記憶する記憶手段と、実行すべきプロトコルを、上記1Fコイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と、をさらに有し、上記

制御手段は、上記指示手段の指示を受けて、上記記位手段のデーブルを参照!、該当する冷却能力をもって冷却を行うように上記制期信号を上記冷却手段に出力する

【0020】また、本発明の第2の観点は、静磁場空間に被極体を収容し、当該静磁場空間に励起用磁場を形成し、磁気共鳴を利用して被検体の被検部位を撮影する磁気共鳴撮影装置であって、あらかじめ決められた繰り返される駆動信号を受けて、上記静磁場の強度に勾配を付けるための勾配磁場を形成する勾配コイルと、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコルに応じた上記駆動信号を上記勾配コイルを治力する勾配コイル駆動手段と、制御信号に応じた治理能力をもって上記勾配コイルを治力する治却手段と、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコルに応じた上記制御信号を上記治知手段に出力する制御手段とを有する

【0021】また、本発明の第2の観点では、上記制御手段は、バルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように上記制御信号を生成し出力する。

【0022】また、木充明の第2の観点では、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記勾配コイルにおける予測発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定されたテーブルを記憶する記憶手段と、実行すべきプロトコルを、上記勾配コイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と、をさらに有し、上記制御手段は、上記指示手段の指示を受けて、上記記憶手段のテーブルを参照し、該当する冷却能力をもって冷却を行うように上記制御信号を上記冷却手段に出力する。

【0023】また、本発明の第3の観点は、静磁場空間 に被検体を収容し、磁気共鳴を利用して被検体の被検部 位を撮影する磁気共鳴撮影装置であって、あらかじめ決 められた繰り返し時間内において所定のバルスシーケン スが繰り返される第1の駆動信号を受けて、上記被検体 内にスピンを励起するための励起用磁塔を形成するRF コイルと、あらかじめ決められた繰り返し時間内におい て所定のバルスシーケンスが繰り返される第2の駆動信 号を受けて、上記静磁場の強度に勾配を付けるための勾 配磁場を形成する勾配コイルと、上記繰り返し時間内に おけるバルスシーケンスの繰り返し回及が異なるプロト コルに応じた上記第1の駆動信号を上記RFコイルに供 給する丘下コイル駆動手段と、上記繰り返し時間内にお けるパルスシーケンスの繰り返し回放が異なるプロトコ ルに応した上記第2の駆動信号を上記勾配コイルに供給。 する勾配コイル!原動手段と、第1の制御信号に応じた治 却能力をもって上記RFコイルを冷却する第1の冷却手 段と、第2の制度信号に応じた冷却能力をもって上記句 取わずれを治却する第2の治却手段と、上記焉り返し時 簡内におけるハルスシーケンスの繰り返し回数が異なるフロトコルに応りた上記第1の制御信号を上記第1の治 知手段に出力し、上記第2の制御信号を上記第2の治知 手段に出力する制御手段とを有する

【CO21】また、本発明の第3の観点では、上記制御手段は、ハルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように上記第1および第2の制御信号を生成し出力する。

【0025】また、本発明の第3の観点では、上記繰り返り時間内におけるパルスシーケンスの繰り返り回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記10万1年のおよび勾配コイルにおける子調発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定されたデーブルを記憶する記憶手段と、実行すべきプロトコルを、上記10万1年の北駆動手段および勾配コイル駆動手段および制御手段に指示する指示手段と、をさらに有し、上記制御手段に指示する指示手段の指示を受けて、上記記憶手段のデーブルを参照し、該当する冷却能力をもって冷却を行うように上記第1および第2の冷却手段に出力する

【0026】また、本発明の第1の観点では、静磁場室 間に被検体を収容し、磁気共鳴を利用して被検体の被検 部位を撮影する磁気共鳴撮影装置であって、あらかじめ 決められた繰り返し時間内において所定のパルスシーケ ンスが繰り返される第1の駆動信号を受けて、上記被検 体内にスピンを励起するための励起用磁馬を形成する日 Fコイルと、あらかじめ決められた繰り返し時間内にお いて所定のバルスシーケンスが繰り返される第2の駆動 信号を受けて、上記静磁場の強度に勾配を付けるための 勾配磁場を形成する勾配コイルと、上記繰り返し時間内 におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロ トコルに応じた上記第1の駆動信号を上記RFコイルに 供給するRドコイル駆動手段と、上記繰り返し時間内に おけるバルスシーケンスの繰り返し回放が異なるプロト コルに応じた上記第2の原動信号を上記勾配コイルに供 給する勾配コイル駆動手段と、制御信号に応した冷却能 力をもって上記RFコイルを冷却する冷却手段と、上記 繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回 数が異なるプロトコルに応じた上記制御信号を上記冷却 **手段に出力する制御手段とを有する**

【CO27】また、本発明の第1の観点では、上記制御手段は、ハルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように上記制御信号を生成し出力する。

【0028】また、本発明の第十の観点では、上記繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異次るプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記トロイルおよび勾配コイルにおける子割発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定されたテーブルを記憶する記信手段と、実行すべきプロトコルを、「記日下コ

イル駆動手段および制配コイル駆動手段および制御手段 に指示する指示手段と、をさらに有し、上記制御手段 は、上記指示手段の指示を受けて、上記記位手段のデー ブルを等照し、該当する冷却能力をもって冷却を行うよ うに上記第制御信号を上記冷却手段に出力する

【0029】また、本発明の第1の観点では、上記制御手段は、上記実行するプロトコルにおいて、上記RFコイルと対配コイルにおける発熱量が異なり制御すべき冷却能力が異なる場合には、高い方の冷却能力をもってを冷却を行うように上記制御信号を上記冷却手段に出力する。

【0030】本発明によれば、たとえば被検部位に応じたプロトコルが制御手段に対して指定される。制御手段では、指定されたプロトコルで用いられる駆動信号の繰り返し時間内におけるパルスシーケンスの繰り返し回数に応じた制御信号が生成され、冷却手段に供給されるたとえば、制御手段においては、駆動信号のパルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル程。発熱量が小さいものとして、冷却能力を低くするように制御信号が生成されて冷却手段に出力される。

【①①31】プロトコルに対応する冷却能力は、たとえば各プロトコルの実行に応じたRFコイルまたは勾配コイルにおける予測発熱量に対応する冷却能力として、記憶手段に記憶されたテーブル(ルックアップテーブル)にあらかじめ設定される。制御手段では、このテーブルを参照することにより、該当する冷却能力が認識される。あるいは、プロトコルの指定を受けた制御手段において、たとえばそのプロトコルに用いられる駆動信号の繰り返し時間内に充生されるシーケンスパルスの高さ(強き)と幅(時間)に基づいて発熱量が求められ、この求めた発熱量から最適な冷却能力が導き出される

【0032】そして、冷却手段により、制御信号が指定する冷却能力をもって日下コイルまたは勾配コイルが、最適な能力で安定して冷却される。また、指定されたフロトコル情報は、日下コイル駆動手段および勾配コイル駆動手段に伝達され、指定されたフロトコルに応じたハルスシーケンス繰り返し回数の駆動信号が日下コイルおよび勾配コイルに供給される。これにより、静磁場空間に励起用磁場が形成され、また、静磁場の確度に勾配を付けるための勾配磁場が形成され、被検体内にスピンが励起される。そして、磁気共鸣により受信コイルを通して処理系回路に送信されて、画像が再構成される。

【0033】また、RFコイルと知記コイルを共通の冷却手段により冷却する場合に、実行するプロトコルにおいて、RFコイルと勾配コイルにおける企熱量が異なり制御すべき冷却能力が異なる場合には、制御手段においては、高い方の冷却能力をもってを冷却を行っように制御信号が生成されて冷却手段に出力される。

to 0.341

【売明の実施の道鎖】以下。本売明の実施期額に係る程

気共鳴振響システムについて国面に関連付けて説明す。 る

【0035】第1 実施形態

図1は本企明に係る極気共鳴損勢装置を採用した確気共鳴損勢(MRII: Magnetic Resonance Traging)システムのレイアウトを説明するするための図、「図2は本発明に係るMRIシステムの第1の実施形態を示す構成図である。

【0036】本実施形態に係るMETシステム10では、図1に示すように、マグネットからの放射磁場の洩漏や外乱磁場の進入を防止する閉空間を形成したスキャンルーム11内にMET装置20か配設され、スキャンルーム11に階接して設けられた操作ルーム12内にオペレータロンソール30が配設されている。また、操作ルーム12に隣接してマシンルーム13が並設されており、このマシンルーム13が並設されており、このマシンルーム13が正設されており、第14にはドア13および窓ガラス16が設けられている。また、マシンルーム13に配置されたMET装置20のマグネットシステム21に対して、たとえば冷知風を導入する冷却風通路11が接続されている。

【0037】以下、MR「装置20、オペレータコンソール30、および冷却装置10について順を追って説明する

【0038】MR I 装置20は、図2に示すように、マグネットシステム21、RF駆動部22、勾配駆動部23、データ収集部24、制御部25、およびクレードル26有している

【0039】マグネットシステム21は、図2に示すように、概ね円住状の内部空間(ボア: bore)211を有し、ボア211内には、クッションを介して被検体50を載せたクレードル26が図示しない報送部によって搬入される。

【00 10】 マグネットシステム 21 内には、図2に示すように、ボア211 内のマグネットセンタ(走査する中心位置)の周囲に、主磁馬マグネット部212、勾配コイル部213、およびRFコイル部211が配置されている。

【0011】主腿馬でクネット部212。勾配コイル部213、およびHFコイル部214のそれでれば、検査時に披検体50が位置するホア211内の空間を挟んで対向する1対のコイルからなる。

【0012】図3は、本実施形態に係るマグネットシステム21における主意場マグネット部212、勾配コイル部213、およびRFコイル部211の配置構成例を説明するための図である。

【0013】マグネットシステム21ほ。[43に示すよ

うに、空間S(ボア211)を介して対向するように上 ヨーク215と下ヨーク216が配置され、上ヨーク2 15と下ヨーク216はサイドヨーク217によって接 続されている。上ヨーク215、下ヨーク216が対向 しているそれぞれの面に、主磁場マグネット部212を 構成する主磁場マグネット212a、2126が設けられている。そして、上ヨーク215、下ヨーク216、 サイドヨーク217、および一つの主磁場マグネット2 12a、2126によりボア211内に静磁場を発生する磁気回路が形成されている。

【00 14】このように、主磁場マグネット部212 は、ボア211内に静磁場を形成する。静磁場の方向 は、たとえば概ね被検体50の体軸方向と平行である すなわち、平行磁場を形成する。主磁場マグネット部2 12を構成する主磁場マグネット212a、212b は、たとえば超伝導電磁石、あるいは永久磁石や常伝導 電磁石などを用いて構成される。

【0015】主磁場でグネット212aと212bが対向しているそれぞれの面には、勾配コイル部213が設けられている。具体的には、主磁場でグネット212aと212bが対向しているそれぞれの面に、勾配コイル部213に含まれる被検体50が挿入されるボア211の静磁場を均一にする一対のボールピース218a、218bが設けられている。一対のボールピース218 a、218bの内部空間には、勾配磁場を発生する一対の勾配コイル213a、213bと、静磁場の均一性を調整するためのバッシブボート219a、219bとが積層して設けられている。

【0016】このような構成を有する勾配コイル部21 3は、RFコイル部21 4が受信する磁気共鳴信号に多次元の位置情報を持たせるために、主磁場マグネット部212が形成した静磁場の強度に勾配を付ける勾配磁場を発生する。勾配コイル部213が発生する勾配磁場は、スライス(slice)勾配磁場、リードアウト(readloul)勾配磁場およびフェーズエンコード(pLaselencode)勾配磁場の3種類であり、これら3種類の勾配磁場に対応して勾配コイル部213は3系統の勾配コイルを有する

【0017】一対の知配コイル部213の対向するそれぞれの面には、一対の収容部220a、2206が形成され、これら一対の収容部220a、2206の空間内に、RFコイル211a、2116が設けられている【0018】この一対の収容部220a、22065よびはFコイル211a、2116を有するはFコイル部211a、2116、主磁円マクネット部212が形成した静磁円空間内で被検体50の体内のスピンを励起するための高周波延馬を形成する。ここで、高周波延馬を形成することをRF励起信号の送信という。RFコイル部211は、財星されたスピンが生じる電磁波を磁気共鳴信号として受信する。RFコイル部211は、国星しない送信

出コイルおよび交信用コイルを有する。这信用コイルお よび受信用コイルは、同じコイルを兼用するがあるいは それぞれ専用のコイルを用いる。

【0019】そして、本第1の実施形態においては、図 うに示すように、RFコイル部211の収容部220 ヵ、2205には、マシンルーム13に配置された冷却 装置10から送風された冷却風を案内する冷却風通路1 1の一端部が、収容部220a、2205のRFコイル 211a、2115の収容空間内に冷却風が導入される ように接続されている

【0050】RF駆動部22は、制御部25の指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR1をRFコイル部211に与えてRF助起信号を発生させて、被検体50の体内のスピンを励起する。

【0051】勾配駆動部23は、制御部25の指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR2を勾配コイル部213に与えて勾配磁場を発生させる。勾配駆動部23は、勾配コイル部213の3系統の勾配コイルに対応して、図示しない3系統の駆動回路を有する。

【0052】データ収集部24は、FFコイル部211 が受信した受信信号を取り込み、それをビューデータ (view data)として収集して、オペレータコ ンソール30のデータ処理部31に出力する

【0053】制御部25は、オペレータコンソール30のデータ処理部31から送られてくる被検体50の被検部位に対応した実行すべきプロトコルに即して、あらかじめ決められた繰り返し時間TE内において所定のパルスシーケンスが所定回数繰り返される駆動信号DE1を展下コイル部214に印加するようにEF駆動部22を制御する。同様に、制御部25は、実行すべきプロトコルに即して、1TE内に、所定のパターンのパルス信号を勾配コイル213に印加するように内配駆動部23を制御する。また、制御部25は、ロドコイル部211が受信した受信信号を取り込み、それをビューデータ(マール30のデータ処理部31に出力するように、データ収集部21を制御する

【0051】なお、制御部25に指定される実行すべきプロトコルは、磁気共鳴撮影を行っために、被検体50の被検部位に対応して定められており、各プロトコル毎に、1TB(繰り返し時間)内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なる。

【CO55】この磁気共鳴撮影用バルスシーケンスは、いわゆるスピンエコー(SE:Spin Echo) 法、グラディエントエコー(GRE:GRadient Echo)法、ファーストスピンエコー(FSE:Fast Spin Echo)法、ファーストリカバリ FSE(Fast Recovery Spin Echo)法、エコープラナー・イメージング(EPI:Echo Planarimaging)法等、各根影方

法によって異なる

【0.056】ここで、各撮影方法のバルスシーケンスの うち、SE法のバルスシーケンスについて、図(に関連 付けて説明する「図1(a)はSE法における自F 励起 用の9.0 バルスおよび1.80 バルスのシーケンスで あり、日下駆動部 2.25 にドコイル部 2.1 1に印加する 駆動信号D B 1 に相当する「図1(b)、(c)、

(日)、および(e)は、それぞれスライス勾配GS、リードアウト勾配GF、フェーズエンコード勾配GP、およびスピンエコーMRのシーケンスであり、スライス勾配GS、リードアウト勾配GF、およびフェーズエンコード勾配GPのバルスは、勾配駆動部23が勾配コイル部213に印加する駆動信号DR2に相当する

【0057】図1(a)に示すように、日下駆動部22により日下コイル部211に対して90 ハルスが印加され、スピンの90 励起が行われる。このとき、図1(b)に示すように、勾配駆動部23により勾配コイル部213に対してスライス勾配パルスGsが印加され、所定のスライスについて選択励起が行われる。図1に示すように、90 励起から所定の時間後に、日下駆動部22により日下コイル部211に対して180 パルスが印加され、180 励起、すなわちスピン反転が行われる。このときも、図1(b)に示すように、勾配駆動部23により勾配コイル部213に対してスライス勾配パルスGsが印加され、同じスライスについて選択的な反転が行われる

【0058】図4(c)および(d)に示すように、9 0 励起とスピン反転の間の期間に、勾配駆動部23により勾配コイル部213に対してリードアウト勾配パルスGr、およびフェーズエンコード勾配パルスGrが印加される。そして、リードアウト勾配パルスGrによりスピンのディフェーズが行われ、フェーズエンコード勾配パルスGrによりスピンのフェーズエンコードが行われる

【0059】スピン反転後、図1(b)に示すように、 対配駆動部23により対配コイル部213に対してリードアウト対配バルスG上が印加されて、リフェーズされて、図1(e)に示すように、スピンエコーMRが充生される。このスピンエコーMRは、データ収集部24によりビューデータとして収集される。

【0060】制御部25は、このようなバルスシーケンスで、実行プロトコルに応じて、周期下日でたとえば6 1~512回籍り返すように、日下駆動部22、勾配駆動部23、およびデータ収集部24を制御する。また、制御部25は、繰り返しのたびに、フェーズエンコード勾配バルスGipを変更し、毎回異なるフェーズエンコードを行うように、制御を行う

【0061】主速したように、実行プロトコル毎に、パルスシーケンスに繰り返し回巻が異立ることから、プロトコル実行時、すなわり、延動信号DR1の印刷による

日立つイル部21 1における発熱量は、フロトコル毎に 型なる。そこで、制御部25は、オペレークコンソール 30のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの 指定があると、記憶手段としてのメモリ251に記憶さ れた図5に示すようなルックアップテーブルしてBを 照して、各プロトコル毎に治別装置 10により過度の治 却を行うことなく、最適な治期能力をもってRFコイル 部21 1の治却を行うように指示する制御信号CTL1 を生成して治却装置 10に出力する。制御部25は、た とえば治却装置 10の治却用モータの原動電力が、実行 すべきプロトコルに追従するように、制御信号CTL1 を発生する

【0062】ルックアップテーブルしておには、繰り返し時間内におけるバルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記程ドコイルにおける子測発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定さている。

【OO63】図5に示すルックアップテーブルLTBに おいては、プロトコルに対応する被検部位、および冷却 装置 10 に指示すべき冷却能力の一例を示している。ル ックアップテーブルLTBに示す冷却能力は、冷却装置 10の最大の冷却能力を1とした場合の、各実行すべき プログラムに対応した冷却能力を数値で表したものであ る。図5の例では、プロトコル番号1は、彼検部位は頭 部で、冷却能力は最大の能力に対して()。7(7割)程 度で駆動すればよいことを示している。同様に、プロト コル番号では、被検部位は頚部で、冷却能力は最大の能 力に対して ()、6(6割)程度で駆動すればよいことを 示している。プロトコル番号3は、被検部位は胸部で、 冷却能力は最大の能力に対して0.8(8割)程度で駆 動すればよいことを示している。プロトコル番号面は、 被検部位は胸部で、冷却能力は最大の能力に対してり。 85(8割5分)程度で駆動すればよいことを示してい

【0061】制御部25は、パルスシーケンスの繰り返 し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするよう に制御信号CTL.1を生成し出力する

【0065】オペレータコンソール 30は、図2に示すように、データ処理部 31、操作部 32、および表示部 33を有している

【0066】データ処理部31は、データ収集部21から取り込んだデークをメモリに記憶する。メモリ内にはデータ空間が形成される。メモリに形成されるデータ空間は、2次元フーリエ空間を構成する。データ処理部31は、これら2次元フーリエ空間のデータを2次元連フーリエ空間と生成(再構成)する。なお、2次元フーリエ空間をよスへ一スともいう【0067】デーク処理部31には、制御部25が接続されており、制御部25の上位にあってそれを統括する。デーク処理31には、また、操作部32、および表

示部3.3が接続されている。

【0068】操作部32は、ポインティングデバイスを 備したキーボードやマウス等により構成され、オペレー クOPの操作に応じた操作信号をデーク処理部195に 出力する。また。操作部32からは、たとえば上述した。 実行すべきプロトコルの人力が行われる。 データ処理部 31は、操作部32から入力されたプロトコルに関する。 情報(プロトコル番号等)を制御部25に供給する。

【0069】表示部3.3は、グラフィックディスプレイ 等により構成され、操作部32からの操作信号に応じ て、MR 1 装置2 Oの動作状態に応じた所定の情報を表 示する。

【0070】冷却装置40は、たとえばファンモータを 含む空冷装置により構成され、制御部25による制御信 号CTL1の指示に応じた冷却能力をもって、たとえば 温度コントロールされた冷却風を吸い込み、冷却風通路 11にその他端部から原出する。冷却装置40は、制御 信号CTL1によりファンモータの駆動電力が実行すべ きプロトコルに応じて制御される。なお、冷却装置とし ては、吸い込み式の空冷の場合に限定されるものではな く、吹き出しのものや水冷や油冷のものなど、種々の装 置を用いることが可能である。

【0071】冷却風通路11の一端部は、上述したよう。 に、RFコイル部214の収容部220a, 220bに 対してRFコイル214a、21 1 bの収容空間内に冷 **却風が導入されるように接続されている**

【0072】次に、上記構成による動作を、図6のフロ ーチャートに関連付けて説明する

【0073】先ず、クッションを介してクレードル26 上に載せられた彼検体50が、図示しない撤送部によっ て、MRI装置20のマグネットシステム21のボア2 11内に搬入される(ST1)

【0071】次に、被検体50の被検部位をボア211 内のマグネットセンタに位置させる(ST2)。このと き、マグネットセンタを含むポア211内の所定の領域 には、主磁場マグネット部212による静磁場が形成さ れている

【OO75】そして、オペレータOPにより、彼検部位 に対応したプロトコル情報が採作部32から入力される (ST3) 操作部32から入力されたプロトコルに関 する情報(プロトコル番号等)がデータ処理部31によ り制御部2万に供給される

【0076】制御部25では、オペレータコンソール3 0のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの指 定があると、記憶手段としてのメモリ251に記憶され たルックアップテーブルLTBが参照されて(ST

1)」治別装置 1 ()により過度の冷却を行うことなく。 入力されたプロトコルに適した最適に治却能力をもって RFコイル部214の治却を行うように指示する制御信 号にTL1が生成されて治却装置10に出力される(S T 5 1

【0077】治却装置10では、制御部25による制御 信号CTL 1の指示に応じた冷却能力をもって、たとえ ば温度コントロールされた治月風の吸い込みが行われ、 治却国通路 11 にその他端部から専出される(ST 6) そして、冷却風通路 11を案内された冷却風は、 RFコイル都21日の収容都220亩、220万に対し てRFコイル211a、2116の収容空間内に導入さ れる。これにより、実行されるプロトコルに適した冷却 能力をもってRFコイル211a.2115が冷却され (ST7)

【0078】また、制御部25においては、オペレータ コンソール30のデータ処理部31から送られてくる被 検体5 ()の被検部位に対応した実行すべきプロトコルに 即して、あらかじめ決められた繰り返し時間工程内にお いて所定のバルスシーケンスが所定回数鞣り返される駆 動信号DR 1をRFコイル部21 1に印加するようにR F駆動部22が制御され、実行すべきプロトコルに即し て、1TR内に、所定のパターンのバルス信号を勾配コ イル213に印加するように勾配駆動部23が制御され

【0079】RF駆動部22では、制御部25の指示に 基づいたプロトコル対応の駆動信号DE1がRFコイル 部214に印加され、勾配駆動部23では、制御部25 の指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR2が勾 配コイル部213に印加される。これにより、マグネッ トセンタを含むボア211内の所定の領域に勾配磁場お まび高周波磁場が形成され、被検体50の被検部位で励 起されたスピンが生じる電磁波が磁気共鳴信号として収 り出され、これがデータ収集部21で収集され、検査結 果のデータとしてオペレータコンソール 3 0 のデータ処 理部31に出力される。すなわち、被検部位の損像が行 われる(STS)

【0080】データ処理部31では、デーク収集部21 から入力したデータがメモリに記憶され、メモリ内にデ ーク空間が形成される。デーク処理部31では、これら 2次元フーリエ空間のデータを2次元連フーリエ変換し て被検体50の被検部位の画像が生成(再構成)される (ST9)

【0081】そして、彼検体50の彼検部位のデータ収 集が完了すると、図示しない搬送部によって、クレード ル26と共に被検体50がボア211の外に撤出される。 (ST10)

【0082】以上説明したように、本第1の実施形態に よれば、オペレータコンソール30のデータ処理部31 により実行すべきプロトコルの指定があると、メモリ2 5.1 に記憶されたルックアップテーブル LTBを参照し て、各プロトコル毎に冷却装置(Oにより過度の冷却を 行うことなく、最適な冷却能力をもってRFコイル部で 1/1の冷却を行うように指示する制御信号に工し1を生 成する制御部立ちと、制御部立ちによる制御信号に丁1、1の指示に応じた治力能力をもって、たとえば温度コントロールされた治力国を吸い込み、RFコイル部211に持続された治力国通路 11に特出する治却装置 10を設けたので、1丁目におけるハルスシーケンスの繰り返し回及の異なるプロトコル毎に治力用限動電力を設定でき、画像は付等の発生を防止できることはもとより、消費電力、および騒音の低減を図れる利点がある。

【0083】第2実施形態。

図では本企明に係るMRTシステムの第2の実施形態を示す構成図であり、図8は本第2の実施形態に係るマグネットシステムにおける主磁場マグネット部、勾配コイル部、RFコイル部、および冷却風通路の配置構成例を示す図である。

【0084】本第2の実施形態が上述した第1の実施形態と異なる点は、RFコイル部214の代わりに、各プロトコル毎に治却装置10Aにより過度の治却を行うことなく、最適な治期能力をもって勾配コイル部213の治理を行うように構成したことにある。

【0085】図9は、本第2の実施形態に係る制御部25Aが参照する勾配コイルの冷却能力のルックアップデーブルを示す図である。図9の例では、プロトコル番号1は、被検部位は顕部で、冷却能力は最大の能に対して0.7(7割)程度で駆動すればよいことを示している。同様に、プロトコル番号2は、被検部位は顕部で、冷却能力は最大の能力に対して0.6(6割)程度で駆動すればよいことを示している。プロトコル番号1は、被検部位は胸部で、冷却能力は最大の能力に対して0.85(8割5分)程度で駆動すればよいことを示している。プロトコル番号mは、被検部位は胸部で、冷却能力は最大の能力に対して0.9(9割)程度で駆動すればよいことを示している。

【0086】6本第2の実施形態に係る制御部25Aは、バルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル程、冷却能力を低くするように制御信号CTL2を生成し出力する

【0087】本第2の実施形態に係る冷却装置 10A は、制卵部25Aによる制御信号CTL2の指示に応じ た冷却能力をもって、たとえば温度コントロールされた 冷却風を吸い込み、勾配コイル部213に接続された冷 用風通路42に尋出する

【0088】そして、本第2の実施形態においては、図8に示すように、勾配コイル部213には、冷却装置10以から送風された治却風を案内する治却展通路12の一端部が、勾配コイル213点、2135の収容空間内に治却国が導入されるように接続されている。

【0089】次に、本第2の実施形態に係る動作を、「本 10のフローチャートに関連付けて説明する

【0000】先半。クッションを介してクレートル26 【紅馬せられた彼原体50が、図示しない創選部によっ て、MR F装置20のマグネットシステム21のボア2 1 日内に投入される(ST11)

【6091】次に、被検体50の液検部位をボア211 内のマグネットセンクに位置させる(ST12) このとき、マグネットセンクを含むボア211内の所定の領域には、主磁馬マグネット部212による静磁場が形成されている。

【0092】そして、オペレータのPにより、被検部位に対応したプロトコル情報が操作部32から入力される(ST13) 操作部32から入力されたプロトコルに関する情報(プロトコル番号等)がデータ処理部31により制即部25Aに供給される

【0093】制御部25Aでは、オペレータコンソール 50のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの 指定があると、記憶手段としてのメモリ251 a に記憶されたルックアップチーブルLTB a が参照されて(ST11)、冷却装置10Aにより過度の冷却を行うことなく、入力されたプロトコルに適した最適な冷却能力をもって勾配コイル部213の冷却を行うように指示する制御信号CTL2が生成されて冷却装置10Aに出力される(ST15)

【0094】冷却装置40Aでは、制御部25Aによる制御信号CTL2の指示に応じた冷却能力をもって、たとえば温度コントロールされた冷却風の吸い込みが行われ、冷却風通路12にその他端部から導出される(ST16)。そして、冷却風通路12を案内された冷却風は、勾配コイル部213の勾配コイル213a。213bの収容空間内に導入される。これにより、実行されるフロトコルに適した冷却能力をもって勾配コイル213a、213bが冷却され(ST17)

【0095】また、制御部25Aにおいては、オペレータコンソール30のデータ処理部31から送られてくる被検体50の被検部位に対応した実行すべきプロトコルに即して、あらかじめ決められた繰り返し時間工程内において所定のバルスシーケンスが所定回数繰り返される駆動信号DE1をFFコイル部211に印加するように程下駆動部22が制御され、実行すべきプロトコルに即して、1TE内に、所定のバターンのバルス信号を勾配コイル213に印加するように対配駆動部23が制御される

【0096】 RF原動部22では、制御部25Aの指示に基づいた2ロトコル対応の駆動信号DR1がRFコイル部21 TC印加され、均配原動部23では、制御部25の指示に基づいた2ロトコル対応の原動に等DR2が均配コイル部213に印加される。これにより、マグネットセンクを含むボア211内の所定の領域に対配磁場および高周波磁場が形成され、彼極体50の被検部位では起されたスピンが生たる電磁度が磁気共鳴信号として取り出され、これがチーク収集部24で収集され、検査結果のデークとしてオペレークコンソール30のデーク

処理部31に出力される。すなわち、彼検部位の機像が 行われる(ST18)

【0097】データ処理部立1では、データ収集部21から入力したデータがメモリに記憶され、メモリ内にテータ空間が形成される。データ処理部31では、これら2次元フーリエ空間のデータを2次元連フーリエ変換して被換体50の被検部位の画像が生成(再構成)される(ST19)

【0098】そして、被検体50の被検部位のデータ収集が完了すると、図示しない投送部によって、クレードル26と共に被検体50がポア211の外に搬出される(ST20)

【0099】以上説明したように、本第2の実施形態によれば、オペレータコンソール30のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの指定があると、メモリ251に記憶されたルックアップテーブルしてBaを参照して、各プロトコル毎に冷却装置10Aにより過度の冷却を行うことなく、最適な冷却能力をもって勾配コイル部213の冷却を行うように指示する制御信号CTL2を生成する制御部25Aと、制御部25Aによる制御部25Aと、制御部25Aによる制御部25Aに流行が高速力をあって、たとえば温度コントロールされた冷却風を吸い込み、勾配コイル部213に接続された冷却風がある。知能は多いとは多いで、勾配コイルの発熱による共振周波数のドリフトを防止でき、再構成画像におけるゴーストの発生を防止できる利点がある。

【0100】第3実施形態

図11は本発明に係るMETシステムの第3の実施形態を示す構成図であり、図12は本第2の実施形態に係るマグネットシステムにおける主磁場マグネット部、勾配コイル部、EFコイル部、および冷却風通路の配置構成例を示す図である

【0101】本第3の実施形態は、上述した第1の実施 形態と第2の実施形態を合体したような形態、すなわ ち、RFコイル部21 1のみまたは勾配コイル部213 にみ冷却する代わりに、各フロトコル毎に冷却装置 1 0、10人により過度の冷却を行うことなく、最適な冷 却能力をもってRFコイル部211、および勾配コイル 部213の冷却を行うように構成している

【0102】図1 5は、本第3の実施形態に係る制御部25Bが参照するBFコイルおよび勾配コイルの冷却能力のルックアップテーブルを示す図である。図13のルックアップテーブルTBLDは、図5と図9を合体したような構成をとり、図中、冷却能力1がBFコイル対応の冷却能力を示し、冷却能力2が勾配コイル対応の冷却能力を示している。図13の例では、プロトコル番号1は、被検部位は重部で、冷却能力1、2共に、最大の能に対して0、7(7割)程度で駆動すればよいことを示している。回核に、プロトコル番号2は、被検部位は現都で、冷却能力1、2共に、最大の能力に対して0、6

(6割)程度で駆動すればよいことを示している。プロトコル番号3は、被検部位は漁部で、治却能力1は最大の能力に対して0.8(8割)程度で駆動すればよく、治規能力2は最大の能力に対して0.85(8割5分)程度で駆動すればよいことを示している。プロトコル番号mは、被検部位は胸部で、治規能力1は最大の能力に対して0.85(8割5分)程度で駆動すればよく、治知能力2は最大の能力に対して0.9(9割)程度で駆動すればよいことを示している。

【0103】本第3の実施形態に係る制御部25Bは、 バルスシーケンスの繰り返し回数が少ないプロトコル 程、冷却能力を低くするように制御信号にTL1および CTL2を生成し出力する

【0101】本第3の実施形態に係る冷却装置10は、制御部25Bによる制御信号CTL1の指示に応じた冷却能力をもって、たとえば温度コントロールされた冷却風を吸い込み、程Fコイル部211に接続された冷却風が341に停出する。また、ハルスシー冷却装置10Aは、制御部25Bによる制御信号CTL2の指示に応じた冷却能力をもって、たとえば温度コントロールされた冷却風を吸い込み、勾配コイル部213に接続された冷却風通路12に導出する

【0105】そして、本第3の実施形態においては、図12に示すように、RFコイル部211には、冷却装置10から送風された冷却風を案内する冷却風通路41の一端部が、RFコイル214点。2116の収容空間内に冷却風が導入されるように接続されている。また、勾配コイル部213には、冷却装置10Aから送風された冷却風を案内する冷却風通路12の一端部が、勾配コイル213点。2136の収容空間内に冷却風が導入されるように接続されている

【0106】次に、本第3の実施形態に係る動作を、図 11のフローチャートに関連付けて説明する

【 0 1 0 7 】光ず、クッションを介してクレードル 2 6 上に載せられた被検体 5 0 が、図示しない搬送部によって、M R 1 装置 2 0 のマグネットシステム 2 1 のボア 2 1 1 内に投入される(S T 2 1)

【0108】次に、被検体50の被検部位をボア211内のマグネットセンタに位置させる(ST22) このとき、マグネットセンクを含むボア211内の所定の領域には、主磁場マグネット部212による静磁場が形成されている。

【0109】そして、オペレータOPにより、彼検部位に対応したプロトコル情報が操作部32から入力される(8丁23)。操作部32から入力されたプロトコルに関する情報(プロトコル番号等)がデータ処理部31により制御部253に供給される

【0110】制御部25Bでは、オペレータコンソール 30のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの 指定があると、記憶手段としてのメモリ251bに記憶 されたルックアックテーフル上 TB b が今照されて(ST21)、冷却装置(Oにより過度の冷却を行うことなく、入力されたプロトコルに適した最適な冷却能力をもって取下コイル部21 1の冷却を行うように指示する制御信号にTL 1が生成されて冷却装置 1 Oに出力される。同様に、制御部 1 O Aでは、冷却装置 1 O Aにより過度の冷却を行うことなく、入力されたプロトコルに追した最適な冷却能力をもって勾配コイル部 2 1 3 の冷却を行うように指示する制御信号にTL 2 が生成されて冷却装置 1 O Aに出力される(ST25)

【0111】冷却装置40では、制御部25日による制 側信号CT1.1の指示に応じた冷却能力をもって、たと えば温度コントロールされた冷却風の吸い込みが行わ。 れ、冷却風通路 11 にその他端部から停出される (S丁 26) そして、冷却風通路 11を案内された冷却風 は、RFコイル部21 4のRFコイル21 4a, 21 4 五の収容空間内に導入される。これにより、実行される。 プロトコルに適した冷却能力をもってRFコイル 2.1.1 a、21 [bが冷却され (ST27) 同様に、冷却装 置10 Aでは、制御部25Bによる制御信号CTL2の 指示に応じた冷却能力をもって、たとえば温度コントロ ールされた冷却風の吸い込みが行われ、冷却風通路42 にその他端部から導出される(ST26) そして、冷 **却国通路 1 2 を案内された冷却国は、勾配コイル部 2 1** 3の勾配コイル213点、2135の収容空間内に導入 される。これにより、実行されるプロトコルに適した冷 却能力をもって勾配コイル213a、213bが冷却さ A (ST27)

【0112】また、制御部25Bにおいては、オペレータコンソール30のデータ処理部31から送られてくる被検体50の被検部位に対応した実行すべきプロトコルに即して、あらかじめ決められた繰り返し時間TR内において所定のバルスシーケンスが所定回数繰り返される駆動信号DR1をBFコイル部214に印加するようにRF駆動部22が制御され、実行すべきプロトコルに即して、1TR内に、所定のバターンのバルス信号を勾配コイル213に印加するように勾配駆動部23が制御される

【0113】RF駆動部22では、制御部25Bの指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR1がRFコイル部21 1に印加され、対配駆動部23では、制御部25の指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR2が対配コイル部213に印加される。これにより、マグネットセンタを含むボア211内の所定の領域に対配磁場および高周波辞場が形成され、被検体50の被検部位で助起されたスピンが生じる電磁波が配気共鳴信号として取り出され、これがデーク収集部21で収集され、検査結果のデータとしてオペレークコンソール30のデータ処理部31に出力される。すたわり、被検部位の提係が行われる(ST2N)

【0111】データ処理部31では、データ収集部21から入力したデータがメモリに記憶され、メモリ内にデーク空間が再減される。データ処理部31では、これら2次元フ・リエ空間のデークを2次元連フーリエ変換して被極体50の被検部位の画像が生成(再構成)される(ST29)

【0115】そして、被検体50の被検部位のデータ収集が完了すると、図示しない搬送部によって、クレードル26と共に被検体50がポア211の外に搬出される(ST50)

【0116】以上説明したように、本第3の実施形態にまれば、上述した第1の実施形態に効果および第2の実施形態の効果と同様の効果を得ることができる。すなわち、1TBにおけるバルスシーケンスの繰り返し回数の異なるプロトコル毎に治却用駆動電力を設定でき、画像はけ等の発生を防止できることはもとより、消費電力、および騒音の低減を図ることができる。また、勾配コイルの発熱による共振周波数のドリフトを防止でき、再構成画像におけるゴーストの発生を防止できる利点がある。

【()117】第1実施形態。

図15は本発明に係るMRTシステムの第1の実施形態 を示す構成図である

【0118】本第4の実施形態が、上述した第3の実施 形態と異なる点は、態を合体したような形態、すなわ ち、RFコイル部21 1および勾配コイル部213の冷 却を熱の冷却装置で行う代わりに、各2ロトコル毎に一 つの冷却装置すりにより過度の冷却を行うことなく、最 適な冷却能力をもってRFコイル部214、および勾配 コイル部213の冷却を行うように構成したことにあ る

【0119】本第1の実施形態に係る制御部25℃が参 **暇するRFコイルおよび勾配コイルの冷却能力のルック** アップテーブルは、図13に示すものと同様のものが用 いられる すなわち、図130ルックアップテーブル下 BLbでは、冷却能力1がRFコイル対応の冷却能力を 示し、冷却能力2が勾配コイル対応の冷却能力を示して いる。この例では、プロトコル番号上は、彼検部位は頭 部で、冷却能力1、2共に、最大の能に対して0、7 (7割)程度で駆動すればよいことを示している。同様 に、プロトコル番号では、被検部位は顕都で、冷却能力 1、2共に、最大の能力に対してり、6(6割)程度で 駆動すればよいことを示している。プロトコル番号3 は、波検部位は陰部で、冷却能力1は最大の能力に対し て()、8(8割)程度で駆動すればよく。 冷却能力2は 最大の能力に対してロ、85(8割5分)程度で駆動す ればよいことを示している。プロトコル番号面は、彼検 部位は他部で、治却能力工は並入の能力に対してロー8 5 (8割5分) 程度で原動すればよく、冷却能力2長症 大い配力に対して ()、 9 (9割) 程度で制動 おればよい ことを示している

【0130】本第1の実施に態に係る制御部250は、 バルスシーケンスの繰り返し回激が少ないプロトコル 程。治却能力を低くするように制御信号CTL1を生成。 1出力する。ただし、制御部25には、上述した図13 に示す例のように、ロトコイル対応の冷却能力1と勾配 コイル対応の冷却能力2が異なる場合には、大きい冷却 能力を必要とする側の冷却能力に基づいた制御信号CT 1.1を生成する。本例の場合には、勾配コイル対応の治 **却能力2がRFコイル対応の冷却能力1より大きい場合** があることから、ルックアップテーブル TLB bの冷却 能力2に基づいた制御信号で工し1を生成する。この場 合、RFコイルは、最適な冷却能力より大きい冷却能力 をもって冷却されることになるが、同じプロトコルを実 行する場合には、RFコイル部211と勾配コイル部2 13における充熟量は極端に異なるようなことはないこ とから、実際の冷却においては過度の冷却になることは なく、好適な能力をもって冷却を行うことが可能であ

【 0121】本第1の実施形態に係る冷却装置10は、制御部25Bによる制御信号で下1.1の指示に応じた冷却能力をもって、たとえば温度コントロールされた冷却風を吸い込み、FFコイル部21日および勾配コイル部215に分岐するように接続された冷却風通路11Aに停出する

【 0 1 2 2 】次に、本第 3 の実施形態に係る動作を、図 1 6 の フローチャートに関連付けて説明する。

【0123】先ず、クッションを介してクレードル26 上に載せられた被検体50が、図示しない撤送部によって、ME1装置20のマグネットシステム21のボア2 11内に搬入される(ST31)

【0124】次に、被検体50の被検部位をボア211 内のマグネットセンタに位置させる(ST32) この とき、マグネットセンタを含むボア211内の所定の領 域には、主磁場マグネット部212による静磁場が形成 されている

【の125】そして、オペレータのPにより、彼極部位に対応したプロトコル情報が操作部32から入りされる(ST33) 操作部32から入力されたプロトコルに関する情報(プロトコル番号等)がデータ処理部31により制御部25mに供給される

【0126】制即部25Cでは、オペレータコンソール30のデータ処理部31により実行すべきプロトコルの指定があると、記憶手段としてのメモリ2516に記憶されたルックアップテーブル1 TBもが参照される(ST31) そして、RFコイル対応の冷却能力1と勾配コイル対応の冷却能力2が等しいが否かの判別が行われれる(ST35) ステップ S35において、RFコイル対応の冷却能力1と勾配コイル対応の冷却能力2とが等しいと判別された場合には、その冷却能力の応した制

節信号にT1.1が生成されて冷却装置 10に出力される(ST36) 一方、ステップS35において、RFコイル対応の冷却能力1と勾配コイル対応の冷却能力2とが等しくないと判別された場合には、大さい方の冷却能力に応じた制御信号にTL1が生成されて冷却装置 10に出力される(ST37) これにより、冷却装置 10により過度の冷却を行うことなく、入力されたプロトコルに適した最適な冷却能力をもってRFコイル部211 および勾配コイル部213の冷却を行うように指示する制御信号にTL1が生成されて冷却装置 10に出力される

【0127】冷却装置 40では、制御部25 による制御信号でTL1の指示に応じた冷却能力をもって、たとえば温度コントロールされた冷却風の吸い込みが行われ、冷却風通路 11にその他端部から滞出される(ST 38) そして、冷却風通路 11を案内された冷却風は、RFコイル部214のRFコイル211a、2116の収容空間内、および勾配コイル部213の勾配コイル213a、2136の収容空間内に違入される。これにより、実行されるプロトコルに適した冷却能力をもってRFコイル211a、2116および勾配コイル部213の勾配コイル213a、2136が冷却され(ST 39)

【0128】また、制御部25年においては、オペレータコンソール30のデータ処理部31から送られてくる被検体50の被検部位に対応した実行すべきプロトコルに即して、あらかじめ決められた繰り返し時間丁R内において所定のパルスシーケンスが所定回数繰り返される駆動信号DR1をRFコイル部211に印加するようにRF駆動部22が制御され、実行すべきプロトコルに即して、1丁B内に、所定のパターンのパルス信号を勾配コイル213に印加するように勾配駆動部23が制御される

【0129】 RF駆動部22では、制御部25Cの指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR1がRFコイル部211に印加され、勾配駆動部23では、制御部25の指示に基づいたプロトコル対応の駆動信号DR2がら配コイル部215に印加される。これにより、マグネットセンタを含むボア211内の所定の領域に国配磁場もよび高周波磁場が形成され、被検体50の被検部位で助起されたスピンが生じる電磁波が磁気共鳴信号として取り出され、これがデータ収集部21で収集され、検査結果のデータとしてオペレークコンソール30のデータ処理部31に出力される。まなわち、被検部位の環像が行われる(ST10)

【0130】データ処理部31では、データ収集部24から入力したデークがメモリに記憶され、メモリ内にデーク空間が形成される。データ処理部31では、これら2次元プーリエ空間のデータを2次元逆プーリエ変換して波検体50の彼検部位の画像が生成(再構成)される

(ST 11)

【0131】そして、被権体50の被権部位のデーク収集が完了すると、国示しない最近部によって、クレードル26と共に被権体50がボア211の外に撤出される(ST12)

【0132】以上説明したように、本第4の実施形態によれば、上述した第3の実施形態の効果と同様の効果を得ることができる。すなわち、1 TRにおけるバルスシーケンスの繰り返し回数の異なるプロトコル毎に冷却用駆動電力を設定でき、画像はけ等の充生を防止できることはもとより、消費電力、および配音の低減を図ることができる。また、勾配コイルの充独による共振周波数のドリフトを防止でき、再構成画像におけるゴーストの発生を防止できる利点がある。さらに、本第4の実施形態によれば、冷却装置や配管が1系統でよいことから、第3の実施形態の効果に加えて、システムコストの増大、消費電力の増大を押止でき、実用的なシステムを構築できる利点がある。

【 0133】なお、以上の説明では、繰り返し時間内におけるパルスシーケンスの繰り返し回数が異なるプロトコル毎に、各プロトコルの実行に応じた上記RFコイルにおける子測発熱量に対応する冷却能力があらかじめ設定さているルックアップテーブルを参照して冷却装置10の冷却能力を制御する例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、たとえばプロトコルの指定を受けた制御部において、たとえばそのプロトコルに用いられる駆動信号の繰り返し時間内に発生されるシーケンスパルスの高さ(強さ)と幅(時間)に基づいて発動量を求め、この求めた発熱量から最適な冷却能力を導き出し、これに基づいて冷却装置10の冷却能力を制御するように構成することも可能である。

[0131]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 1繰り返し時間におけるハルスシーケンスの繰り返し回 数の異なるプロトコル毎に冷却用駆動電力を設定でき、 画像はけ等の発生を防止できることはもとより、消費電力、および騒音の低減を図れる利点がある。

【() 1 3 5 】また、本発明によれば、勾配コイルの発熱 による共振周波数のドリフトを防止でき、再構成画像に おけるゴーストの発生を防止できる利点がある

【0136】また、本発明によれば、システムコストの 増大、消費電力の増大を抑止でき、実用的なシステムを 構築できる利点がある。

【「知面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る軽気共鳴指導を装置を採用した磁気 共鳴機器システムのレイアウトを説明するするための頃 である。

【図2】本発明に係るMR I システムの第1の実施形態 を示す構成図である

【図3】本第1の実際頂頭に係るマグネットシステムに

おける主に増マクネット部、勾記コイル部、RFコイル部、および治却風通路の配置構成例を説明するための図 である。

【[4]】スピンエコー志のハルスシーケンスについて説明するためのタイミングチャートである。

【図5】本第1の実施形態に係る実行すべきプロトコル に対応する被検部位、および冷却装置に指示すべきHF コイル対応の冷却能力が設定されたルックアップテーブ ルの一例を示す図である。

【図6】本第1の実施形態の動作を説明するためのプロ ーチャートである

【国子】本発明に係るMETシステムの第2の実施形態 を示す構成図である

【図8】本第2の実施形態に係るマグネットシステムに おける主磁場マグネット部、勾配コイル部、RFコイル 部、および冷却風通路の配置構成例を示す図である。

【図9】本第2の実施形態に係る実行すべきプロトコルに対応する被検部位、および冷却装置に指示すべき勾配コイル対応の冷却能力が設定されたルックアップテーブルの一例を示す図である。

【図10】本第2の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。

【図11】本発明に係るMRTシステムの第3の実施形態を示す構成図である。

【図12】本第1の実施形態に係るマグネットシステム における主磁場マグネット部、勾配コイル部、BFコイ ル部、および冷却風通路の配置構成例を示す図である

【図13】本第3の実施形態に係る実行すべきプロトコルに対応する被換部位。および冷却装置に指示すべき勾配コイル対応の冷却能力が設定されたルックアップテーブルの一例を示す図である。

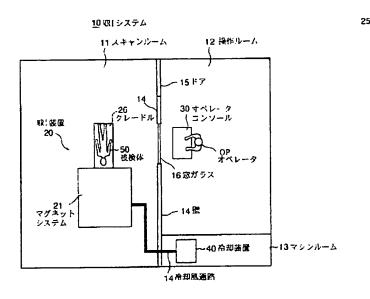
【図1-4】本第3の実施形態の動作を説明するためのフ ローチャートである

【図15】本発明に係るMR 1システムの第4の実施形態を示す構成図である。

【図1.6】本第4の実施形態の動作を説明するためのフ ローチャートである

【団17】従来の課題の説明するための国である 【符号の説明】

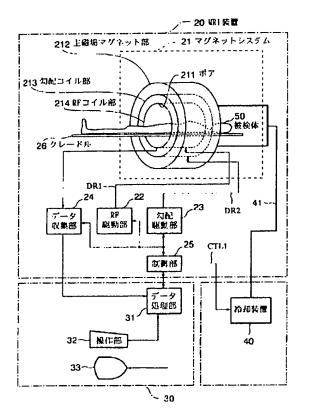
10…MR 1システム、11…スキャンルーム、12… 操作ルーム、13…マシンルーム、20…MR 1装置、 21…マグネットシステム、211…ボア、212…主 磁均マグネット部、213…勾配コイル部、211…R Fコイル部、22…R F駆動部、23…勾配駆動部、2 1…データ収集部、25、25A、25C…制御部、2 6…クレードル、30…オペレータコンソール、31… デーク無理部、32…操作部、33…表示部、10、1 0 A…治却装置、11、11A、12…治却展通路、5 0…数模体 [21]



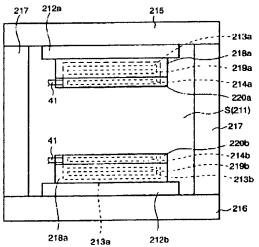
[[광9]]

a ` `	√ ІЛВа			
/ロトコルNo.	枝換形似	わな能力		
1	四條	0.7		
2	頭部	0.6		
3	声部	0.85		
m	級部	0.9		

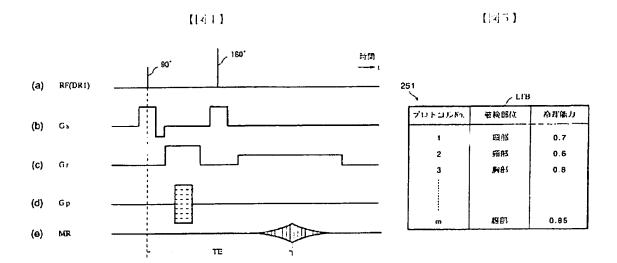
【図2】

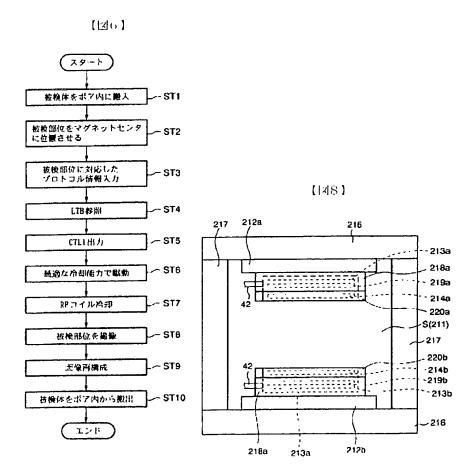


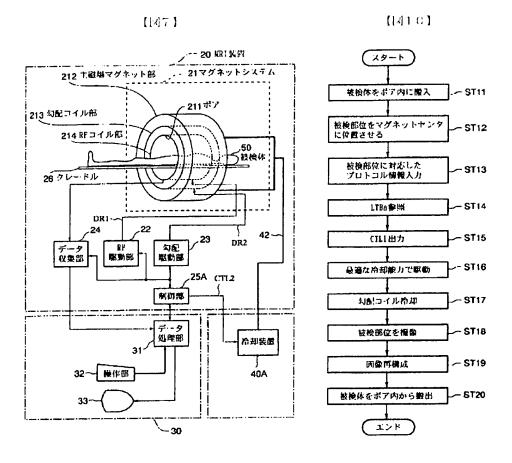
【[2]3]

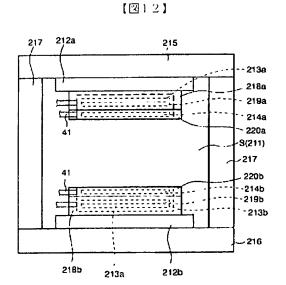


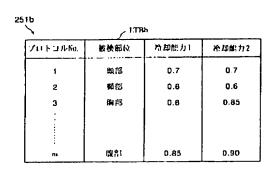






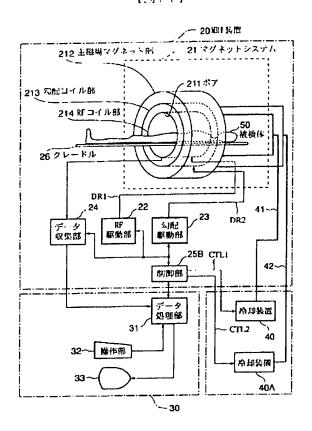




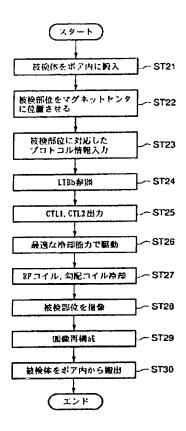


【图13】

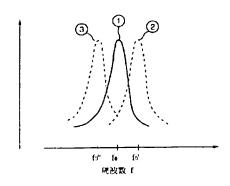
[[3]11]



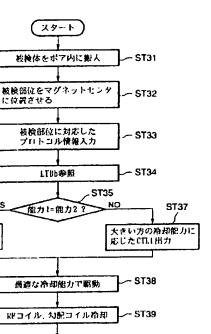
[[4]1 1]



[[417]



[[3]16]



-- ST40

ST41

フロントページの続き

(51) Int. CL.

識別記号

[[图15]

勾配

取動部

制饵部

処理部

- 30

212 工磁場マグネット部

214 RFコイル部

DRI

32~ 操作部

吸動部

31

213 勾配コイル部

26 クレードル

データ 収集部 -- 20 !!!! 扶着

211 ポア

25C CTL1

・ 21 マグネットシステム

41A

冷却按键

40

FΙ

両者の冷却能力に 応じたCTL1出力

F-73-7 (参考)

G O 1 N 24/06

530R

(72) 希明者 佐藤 健志

東京都自野市旭が丘四丁目7番地の127 ジーイー横河メディカルシステム株式会社

14

F ターム(参考) 100% AA01 AB08 AB11 AB33 AB31

被検部位を撮像

画像再構成

核検体をポア内から限出

エンド

AB 13 AB 17 AB 50 AD 06 AD 08 AD 09 AD 10 AD 24 BA 05 BA 06

BA10 CA51 UA68 UB20 UU10

:

. ...

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:					
BLACK BORDERS					
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES					
☐ FADED TEXT OR DRAWING					
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING					
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES					
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS					
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS					
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT					
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY					
Потиев.					

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.